

高周波回路試作・評価装置

キーワード: 高周波回路試作・評価装置

メーカー: LPKF(基板加工機),
アジレント・テクノロジー(ネットワークアナライザ)

型式: 基板加工機(Promat C60),
ネットワークアナライザ(E5071A)

測定項目: Promat C60(両面加工), E5071A
(測定範囲300kHz~8.5GHz, ベクトルタイプ)

主な仕様及び特長:

基板加工機は340×200mm(加工範囲), 0.1mm(切削幅), 10GHzまでの両面加工がおこなえる装置です。ネットワークアナライザは, 3ポート測定が可能で位相変化の測定も可能なベクトルタイプの装置です。



設置場所: 第二研究棟4階

担当者: 電子制御工学科 泉源

連絡先: 0438-30-4124, izumi@d.kisarazu.ac.jp